





२६१२. வ**पेटेंट कार्यालय,भारत सरकार** १८७२ का १७७२० का अपने १९७२ का योजनीय का अपने १९७२ का अ

The Patent Office, Government Of India
Patent Certificate

पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

ਪੈਟੇਂਟ ਸ਼ੰ / Patent No ਸਰਕਾਰ 05992 620mp 52 m 2 456661

आवेदन सं. / Application No. निकार्यालयं, भारत : रकार 202241058428

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 12/10/2022

ਪ੍ਰੋਟੇਟੀ / Patentee : Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras)

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) : 1.Sreejith Chakrapani 2.Kiruthika Jayaseelan 3.Shijoy Thomas

4. Madivala Gurappa Basavaraj 5. Raghunathan Rengaswamy

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A SPINNING DISC ATOMIZATION APPARATUS FOR PRODUCING MICRO-PARTICLES AND A METHOD THEREOF नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख अक्टूबर 2022 के बारहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A SPINNING DISC ATOMIZATION APPARATUS FOR PRODUCING MICRO-PARTICLES AND A METHOD THEREOF as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 12th day of October 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

अनुदान की तारीख : 04/10/2023 Date of Grant :



टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अक्टूबर 2024 के बारहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 12th day of October 2024 and on the same day in every year thereafter.

सरकार, घेंपिव मेंपेडी स्ढेउन, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ወ5%ରମ ଓ2୯୬୯ bମ୪୬.ମ ୪୬୬,୪୬୭୬.୯, ଉର୍ଥ୬୬୬୦ ୪୬୬୬୬୬, बौद्धिक संपदा चा कार्यालय, भारत सरकार, ବୌଦ୍ଧିକ